

Comparison of thermoelectric properties of flexible bismuth telluride thin films deposited via
DC and RF magnetron sputtering

by

Piya Jitthamapirom

Pornsiri Wanarattikan

Pilaporn Nuthongkum

Rachsak Sakdanuphab

Aparporn Sakulkalavek

Ferroelectrics, 552, 1 : 64-72

10.1080/00150193.2019.1653083

สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ที่:

<https://colab.ws/articles/10.1080%2F00150193.2019.1653083>